



The 15th International Conference on Ternary  
and Multinary Compounds  
March 6-10, 2006  
Kyoto, Japan

2006年1月6日

ICTMC-15 Tutorial session 担当委員:  
三宅 秀人  
(三重大学工学部 電気電子工学科)  
TEL&FAX 059-231-9401  
e-mail: miyake@elec.mie-u.ac.jp

## Tutorial Session の御案内

本国際会議では、下記の通り、関連する測定技術の基礎セミナーを Tutorial Session(日本語)として実施します。学生の方をはじめ、専門分野外の方などを対象に基礎から実際の装置までのセミナーです。参加希望者は、e-mailまたはFAXにてお申込み下さい。

なお、国際会議参加登録者は Tutorial Session への参加は無料ですが、定員を超えた場合には、お断りする場合がありますので、御了解をお願いします。

### 記

日時： 2006年3月6日 13:30-16:30  
場所： 龍谷大学 深草学舎 21号館 604講義室  
使用言語： 日本語  
定員： 150名  
プログラム

- 1) 株式会社 リガク 応用技術センター 大阪分析センター 太田弘道

#### 粉末X線回折における基礎と応用 ~基礎から最近のトピックスまでのご紹介~

粉末X線回折法における基礎から応用まで、注目材料におけるアプリケーションを例に挙げて、ご説明します。基礎として、粉末X線回折における特徴、応用として、薄膜材料評価、in-situ 測定、熱分析(DSC)と粉末X線回折の同時測定などについてご紹介します。

- 2) 株式会社 堀場製作所 半導体システム営業部 平川 誠一

#### 化合物半導体の光学評価手法 ~分光エリプソの基礎と解析~

光学評価方法は、化合物半導体の評価に欠かせないものであり、Si や FPD とは異なるユニークな手法も用いられています。化合物半導体分野への堀場製作所の取組みを、分光エリプソの基礎と解析を中心にご紹介します。

以上

参加 申込み (締切り2月末日)

e-mail miyake@elec.mie-u.ac.jp

FAX 059-231-9401

送付先 三重大学工学部

三宅 秀人

2006年3月6日 ICTMC-15 Tutorial Session を申込みます。

氏名: \_\_\_\_\_

REGISTRATION ID Number : \_\_\_\_\_ \*ホームページより参加登録をお願いします。

所属: \_\_\_\_\_ ( 教員 ・ 学生 ・ 一般)

連絡先 TEL: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

上記の個人情報は、ICTMC-15 Tutorial session の講師及び委員会からの情報提供に限定して使用します。